PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-058073

(43)Date of publication of application: 25.02.1992

(51)Int.Cl.

F04B 21/04

(21)Application number : 02-166365

(71)Applicant : KONICA CORP

(22)Date of filing:

25.06.1990

(72)Inventor: UENO NAGATAKA

NISHI YASUO

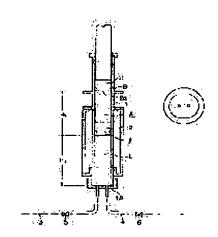
MITSUTAKE HITOSHI

(54) SYRINGE PUMP

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the occurrence of pulsation even with no accumulator furnished while a seal member is less stained as well as to facilitate cleaning by forming a gas layer in a gap between the front face of a piston and fluid surface at least when the piston is retreated to the rearmost position.

CONSTITUTION: A gas layer (air) A is formed in a gap between the front face of a piston and fluid surface when the piston 2 is retreated to the rearmost position. As a result, dispersion in pressing the piston 2 in the process of discharging fluid L is absorbed by the gas layer A, pulsation is thereby lessened at the time of feeding fluid, the installation of an accumulator is substantially not required. Even in the process of sucking/discharging fluid L, since there exists the gas layer A in the gap between the front face of the piston 2 and fluid surface, the piston 2 will never be directly brought into contact with fluid L, and a seal member (normally 'O' ring) 8 will never be brought into contact with fluid either, a device is thereby less stained, so that it is also cleaned with ease.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-58073

®int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)2月25日

F 04 B 21/04

Z 2125-3H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

会発明の名称

シリンジポンプ

②特 願 平2-166365

願 平2(1990)6月25日 @出

@発明

男

東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式会社内

@発明 者 西

東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式会社内

@発 明 者 Ξ 竹 均 勿出 願 人

東京都日野市さくら町1番地 コニカ株式会社内 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

コニカ株式会社 個代 理 人 弁理士 永井 義久

1. 発明の名称

シリンジポンプ

2. 特許請求の範囲

(1)シリンダー箇内にピストンが往復動自在に 配設されるとともに、前記ピストンの後退により 液体を流入させ、前進により当該液体を流出させ るシリンジポンプにおいて、

少なくとも前記ピストンの後退阻においてその 前面と被面との間に気体層を有することを特徴と するシリンジポンプ。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、シリンジポンプ、さらに詳細には、 シリンダー筒内にピストンが往復動自在に配設さ れるとともに、前記シリンダー筒内に液体の流入 路および流出路が連通したシリンジポンプに関す

〔従来の技術〕

ポンプとしては各種のものが知られており、そ

の一つにシリンジポンプがある。これは、第3図 に示すように、シリンダー筒1内にピストン2が 往復動自在に配設されるとともに、前記シリンダ - 簡1内に液の流入路3および流出路4が運通し たもので、定量ポンプとして有用である。

また、流入路3には吸引弁5が、流出路4には 吐出弁6が設けられるとともに、シリンダー筒1 内面とピストン2の外面とは、Oリングなどのシ ール手段7が配設されている。

かかるシリンジポンプにおいて、吸引弁5を開 とし、吐出弁6を閉とした状態で、ピストン2を 上昇させると、シリンダー筒1内が負圧となるの で、対象部位に対して供給すべき液しがシリンダ - 筒 1 内に流入する。所定量の液の吸引が終了し たならば、逆に吸引弁5を閉とし、吐出弁6を開 とした状態で、ピストン2を下降させると、シリ ンダー筒1内の当該液しが吐出され、対象部位に 送給される。かかる操作は、間欠的に行われる。 〔発明が解決しようとする課題〕

しかし、この種のシリンジポンプにおいては、

特開平4-58073(2)

ピストンの押出速度変動および振動が基本的に存在するために、吐出過程での脈動を本質的に避けることができない。したがって、第3図のように、液の出側にアキュムレーター7を設置することが必要になる。

しかるに、アキュムレーター 7 を設置すること は設備費の高騰および設置スペースの増大を招き、 可能な限り避けるべきである。

他方、ピストン2外面とシリンダー簡1内面との間に液しが常に入り込んでいるので、特に粘度の高いまたは付着性の高い液を対象とする場合には、特にピストン2の外面とOリング8との間に液しが付着しやがて付着量が多くなると、分解洗浄を行う必要があるが、この洗浄に際しては、ピストン2の外面の液との接触面全体、およびOリング8をその溝から取り外しての洗浄を必要とし、を大な手間がかかる。

したがって、本発明の課題は、アキュムレータ ーなしでも脈動を防止できるとともに、シールの 汚れが少なく洗浄が容易とすることにある。

ピストンを下降させると、シリンダー簡内面に残存しているわずかな液とシール材が接触するが、シール材側からすれば、そのわずかな液を摄き落とすのみで足りるので、液とほぼ常に接触していた従来例との比較では、シール材の汚れがきわめて少なく、分解洗浄サイクルが長くなり、また洗浄の必要があるとしても、洗浄作業が容易となる。 (発明の具体的構成)

以下本発明を第1図および第2図に示す具体例によってさらに詳説する。

本発明においては、第1図のように、アキュムレーターを設置することを実用上必要としていまた、装置構造自体としては、光のでは、少なくと同い。しかるに、特に本発明においては、少なとといるに、かなどストン2の後退限においてその前面2aとを面2との間に気体層Aが確保される。より好変の人は、ピストン2の前進限(下降限)が、液の足くは、ピストン2の前進限(下降限)が、液の及くは、ピストン2の前進限(下降限)が、液の最大吸引高さ以上となるように、ピストン2のストロークおよび一回の吸引吐出量との関係を考慮に入れながら、予め気体の封入量が設定される。用

[課題を解決するための手段]

上記課題は、シリンダー簡内にピストンが住復動自在に配設されるとともに、前記ピストンの後退により液体を流入させ、前進により当該液体を流出させるシリンジポンプにおいて、

少なくとも前記ピストンの後退限においてその 前面と液面との間に気体層を有することで解決で きる。

(作用)

本発明のシリンジポンプにおいては、ピストンの後退限においてその前面と液面との間に気体層を有するので、液の吐出過程でのピストンの押しムラが気体層において吸収されるので、送給時における脈動が少なくなり、アキュムレーターの設置が実質的に不要となる。

また、吸引・吐出時点過程において、気体層が ピストンの前面と液面との間に介在しているので、 ピストンが液と直接接触することがなく、 シール 材(通常 O リング)も接触することがなく、 汚れ が少ない。 もっとも、液の最大吸引高さ以下まで

いる気体としては、限定されないが、空気で充分 である。

なお、シリンダー筒1の下面には、吸引孔およ ひ吐出孔を有するキャップ1Aが登脱自在に配設 され、洗浄時において便利にしてあるとともに、 気体の封入をこのキャップ1Aを外して行うこと ができる。1Bは外筒であり、ホルダーとして用 いることができる。

このように構成されたシリンジボリカ 5 を開とした状態で、ピストン2を開とした状態で、ピストン2を上昇な部のした状態でがからでからないが、 1 では、 1 では、 2 では、 2 では、 3 では、 3 では、 4 では、 4 では、 5 では、

特閒平4-58073(3)

動(押しムラ)が送給液の脈動となって現れるが、 圧縮性空気 A が介在しているので、押しムラが空 気 A に吸収され、もって脈動が防止される。

この吐出過程において、〇リング8は気体層 A のみと接しており、下降限まで基本的に液しと接触しない。したがって、洗浄の必要時点のサイクルが大幅に延長され、煩瑣に洗浄作業から解放される。

一方、一回の液の最大吸引液面高さ以下にまで、 ピストン2の下降を行うようにすると、先の吸引 過程で吸引した液がシリンダー筒1内面に残存し、 下降過程で、このわずかな量の液しと〇リング 8 が接触するが、〇リング 8によって容易に接り落 とされ、再びピストン2が上昇した場合において、 ピストン2の外周面および〇リング 8に付着する 液は殆どなく、もって常にそれらが清浄に保たれ るので、この後者の例であっても、従来例との比 較では、洗浄性の改善は著しいものがある。

なお、上記例においては、流入路3と流出路4 とが別に設置されているが、本発明において、こ

その結果、本発明にしたがって、空気層を設けることにより、洗浄性が良好となることが判った。また、その際、最大量の液の吸引状態において、その液面よりピストンの下降限が高い場合には、低い場合に比較して、Oリングと液との接触が全くなくなるので、より洗浄性がきわめて高まることも判明した。

また、前記感光材料乳剤を用いて支持体に対して塗布を行い、塗布膜厚のばらつきを調べたところ、ばらつきが、従来例においては、約5%であったのに対して、0.6%にまで低減した。

〔発明の効果〕

以上の通り、本発明によれば、アキュムレーターなしでも厭動を防止できるとともに、シールの 汚れが少なく洗浄が容易となるなどの利点がもた らされる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明のシリンジポンプ例の半断面正面図、第2図は底面図、第3図は従来例の半断面正面図、第4図は封入空気量と脈動との相関グラ

れらを 3 方弁などを介して一つの管路に連結し、 その一つの管路をシリンダー筒 1 に連通させることもできる。

〔寒施例〕

以下実施例を示し、本発明の効果を明らかにする。

第1図および第2図に示す内径50mmのシリンダー簡を持ったシリンジボンプを用いて、粘度が20 cpsの感光材料乳剤を送給するばあいにおいて、被の最大吸引高さH.を100mmとし、上昇限と下降限との距離H.を種々に変え(換書すれば空気の封入量を変え)、脈動を調べたところ、第4図に示す結果が得られた。この結果によれば、封入空気量が増すほど、脈動が少なくなることが判る。

一方、空気層を有しない従来例の場合には、アキュムレーターを設置したとしても、約駅動が 5 %程度であったことからすれば、駅動防止効果がきわめて大きいなることが判った。

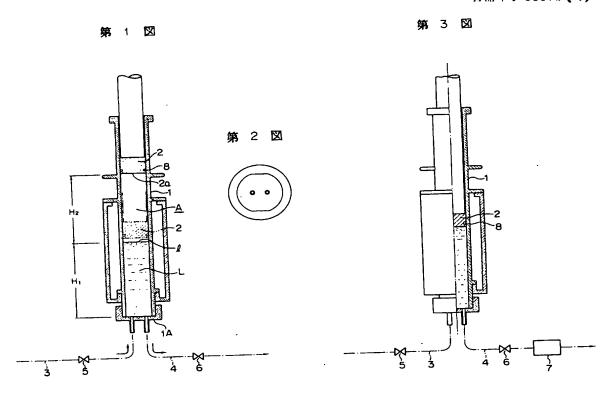
他方、多数回の液の送給を繰り返しながら、洗 浄の必要性を調べた。

フである。

1 … シリンダー筒、 2 … ピストン、 8 … O リング、 L … 液体、 A … 気体層(空気)

特許出願人 コニカ株式会社 代理人 弁理士 永 井 義 久

特開平4-58073(4)



第 4 図

